## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年6月25日現在

研究種目:若手研究(A) 研究期間:2008~2009 課題番号:20686008 研究課題名 (和文) 低次元グラファイトの3次元的ナノ構造制御技術の開発と量子輸送現象 の研究 研究課題名 (英文) Control of 3-dimensional nanostructures and guantum transport in low-dimensional graphite crystals 研究代表者 森山 悟士 (MORIYAMA SATOSHI) 独立行政法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 研究者番号:00415324

研究成果の概要(和文):本研究は, 原子層一層からなる 2 次元グラファイト, またそれが円筒 状に丸まったカーボンナノチューブ等の低次元グラファイト材料の構造を3次元的に制御した 中で量子輸送現象を調べ,新機能の発現,量子効果ナノデバイス実現の可能性を探索した。ま ず、 単層 2 次元グラファイトであるグラフェンに対してコンタクトを取り、 ナノ微細加工プロ セスを用いて試料の形状をトップダウン加工によってナノレベルで構造を制御する手法を確立 した。そして作製した量子効果ナノデバイスである、グラフェン2重結合量子ドット素子の単 一電子輸送特性を詳細に調べ,量子ドット中の電子を1個単位で制御する単一電子デバイス動 作の実証と、ドット間の静電的、および量子力学的なトンネル結合の外部ゲート電極による制 御等に成功した。本研究によって実現された, 新カーボン材料による集積化ナノデバイス作製 の基礎技術の開発と物理現象の解明は、ナノカーボン量子デバイスの分野において重要な基幹 研究であり、今後の量子デバイス開発の進展につながると考えられる。

研究成果の概要(英文): We investigated the fabrication of nanostructures and its quantum transport in low-dimensional graphite crystals such as two-dimensional graphene and one-dimensional carbon nanotube structures toward future quantum nanodevices with novel functions. In this research, we established the nanofabrication process to control the structure of low-dimensional graphite crystals, and fabricated a coupled quantum dot device comprising two lateral quantum dots by applying a nanofabrication process to the graphene. Our experimental results indicate that the number of electrons in a quantum dot, the coupling state between the electrons, and other properties can be controlled artificially using external voltages in the fabricated quantum devices. Because this research shows the potential for development of integrated nanodevices using a new carbon material, it is expected to contribute to progress in the development of nano quantum devices.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	13, 800, 000	4, 140, 000	17, 940, 000
2009 年度	5, 700, 000	1, 710, 000	7, 410, 000
年度			
年度			
年度			
総計	19, 500, 000	5, 850, 000	25, 350, 000

交付決定額

研究分野:ナノ量子デバイス 科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎・応用物理学一般 キーワード:グラフェン、ナノ微細加工、量子ドット、2 重結合量子ドット、単一電子輸送

1. 研究開始当初の背景

近年,炭素原子層一層からなる2次元グラ ファイト(グラフェン)の量子輸送特性が調 べられ、基礎物性探究、およびデバイス応 用の観点から,この材料が非常に注目され ている。グラフェンは sp<sup>2</sup>結合した炭素原子 がハニカム状に並んだ、単原子層からなる2 次元構造である。2005年にマンチェスター大 学のグループが、絶縁基板上にある単層グ ラフェンに対して金属電極を取り付け、そ の電子輸送特性を測る実験結果が発表され, グラフェンのバンド構造に起因する両極性 伝導と、室温で従来の半導体デバイスに匹 敵する移動度、そして有効質量0のディラッ クフェルミオンにおける特異な量子ホール 効果の発現等が示された (K.S. Novoselov *et al.*, Nature 438, 197 (2005)等)。その 後、特に新規量子デバイスの観点からこの 材料は注目され,超伝導電流の観測(H.B. Heersche et al., Nature 446, 56 (2007)) 🗞 スピン注入 (N. Tombros et al., Nature 448, 571 (2007)) 等, ヨーロッパ・アメリカを中 心にデバイスの基礎研究が活発に進められ てきている。これら新規低次元系カーボン材 料が新しい量子エレクトロニクス材料とし て注目されるのは、カーボン系ナノ材料そ のものが自然界で形成されたボトムアップ 型物質であるため、デバイスの電子輸送に おいて、ナノ微細加工プロセスによる構造 的な揺らぎが最小限に抑えられること、さ らに構成原子のほとんど(~99%)が核スピン 0 の <sup>12</sup>C であることから長い電子スピンコヒ ーレンスが理論的に予測されていることに 起因する。

2. 研究の目的

我々は、これまで同じ炭素系材料である カーボンナノチューブ(CNT)の量子輸送現 象を調べ、1次元人工原子としての特性と量 子コンピュータの基本素子である量子ビッ トへの可能性を示してきた。(S. Moriyama et al., Phys. Rev. Lett. 94, 186806 (2005), Appl. Phys. Lett. 87, 073103 (2005)等)。 CNT はこのグラフェンを丸めたものであるか ら、その特性は非常に近く、グラフェンを 微細加工技術によって、トップダウン法で ナノ量子構造を作製すれば集積化された量 子効果デバイスの実現が可能である。その観 点から、平成 19 年度より物質・材料研究機 構において、低次元系グラファイト材料を用 いた量子デバイスの作製に関する研究をス タートさせた。そして新たに基板上グラフェ ンの層数決定の測定技術を確立し、SiO<sub>2</sub>/Si 基板上に数十μm サイズの単層および数層か らなるグラフェン試料を形成し、そのラマ ン分光測定に成功した。そこで本研究では これらの基礎成果を基にして、原子層一層 からなる2次元グラファイト,またそれが円 筒状に丸まったカーボンナノチューブ等の 低次元グラファイト材料の構造を、3 次元的 に制御した中で量子輸送現象を調べる素子 の作製を目指した。即ち,低次元グラファイ ト材料をナノレベルで加工し、シートの幾何 学的構造を制御することによって, 量子輸送 現象における新機能の発現,量子効果ナノデ バイス実現の可能性を探索することを目的 とした。

## 3. 研究の方法

低次元グラファイト材料であるグラフェ ンは、3次元層状結晶であるグラファイトか ら機械的剥離法によって劈開して取り出し, 絶縁基板上に数十µm サイズの単層から数層 で構成されるグラフェン試料を貼り付ける ことができる。グラフェンを貼り付ける下地 の基板である Si0<sub>9</sub>/Si 基板の Si0<sub>9</sub>の膜厚を調 整 (300 nm もしくは 90 nm においてコントラ ストが明瞭になる) することによって、1 nm 程度の厚さである単原子層〜数原子層のグ ラファイトを光の干渉効果によって識別す ることができる。実験では、さらに正確に層 数を識別するために, 顕微ラマン分光を素 子作製プロセスに組み込み、グラフェンの 層数を厳密に識別した。そしてグラフェンシ ートに対して, 電子線ビームリソグラフィ と反応性イオンエッチング技術を用いてシ ートを直接加工することにより, ナノ構造 素子を作製した。作製したグラフェンナノデ バイス素子は、低ノイズで単一電子輸送測 定を可能とするよう改良した温度可変の He 冷凍機および希釈冷凍機を用いて、4 K, 1.5 K および 30 mK の環境下で電子輸送測定を行 った。

## 4. 研究成果

(1) ナノデバイス作製

図 1(a)に実際に基板上に取り出して作製 した典型的なグラフェン試料の光学顕微鏡 像を示す。光の干渉効果によって1層から3 層までのグラフェンを識別することができ

る。しかし、層間の段差がないようなグラフ ェン試料では厳密に1層,2層,3層のグラ フェンを識別することは難しい。原子間力顕 微鏡を用いたグラファイト膜厚の測定が最 も正確であるが、測定に長い時間が必要と なり,電子デバイス作製のプロセスに組み 込むのには適さない。さらに、SiO<sub>2</sub>界面とグ ラフェン 1 層の間の距離はおよそ 0.5-1 nm 程になり、グラファイト間の層間距離 0.34 nm よりも大きいため, 原子間力顕微鏡を用 いても層間の段差が無ければ、層数を求め ることは非常に困難である。そこで非常に強 力なツールとなるのがラマン分光測定であ る。グラファイトにおけるラマン分光の研究 は長い積み重ねがあり, データも確立して いるため、グラフェンのラマン分光はそれ を基に非破壊的に調べることができる。図 1(b)に1,2,3層およびバルクのグラファイ





図 1. (a) SiO<sub>2</sub> (300 nm)/Si 基板上に貼り 付けられたグラフェンの光学顕微鏡像。 (b) グラフェンのラマンスペクトル。(c) (a)の点線部分で囲まれた部分の G バンド ピーク強度のマッピング。

ト結晶のマイクロラマン分光のデータを示 す。2Dバンドと呼ばれるピークにおいて,層 数に依存したピーク構造の変化が明瞭に観 測され,またGバンドの強度が層数に比例し て増大することが見てとれる。図1(c)はこの Gバンドの強度を図1(a)の点線で囲まれた領 域でマッピングしたもので,その強度から 層数を識別することに成功した。その結果, 今回作製した素子は三層からなる半金属の グラフェンシートであることがわかった。



図 2. グラフェン結合量子ドット素子構造 の電子顕微鏡写真。濃い灰色の部分がナノ 微細加工プロセスによってグラフェンシ ートを切り取った部分である。

このグラフェンシート上に、電子線レジ スト(ZEP520)を塗布し、電子線ビームリソ グラフィによってナノ構造のパターンを作 製する。そして電子線レジストを保護膜とし て,反応性イオンエッチング技術を用いて シートを直接加工することにより、デザイ ンしたグラフェンナノ構造を作製すること ができる。今回,2つの量子ドットが近接し た2 重結合量子ドット素子構造を作製した。 図2に作製したグラフェン2重結合量子ドッ ト素子の電子顕微鏡写真を示す。量子ドット は三角形の形状をしておりそれぞれの面積 はドット1:  $S_1 \approx 0.004 \,\mu \,\mathrm{m}^2$ , ドット2:  $S_2 \approx$  $0.005 \,\mu\,\text{m}^2$ である。また、ドットと電極の間を つなぐ微小部分が量子ポイントコンタクト となり, その幅は 15 nm, 長さは 20 nm であ る。量子サイズ効果によって、微小部分にト ンネルバリアが形成される。そしてそれぞれ の量子ドットを独立に制御するゲート電極 (V<sub>g1</sub>, V<sub>cg</sub>, V<sub>g2</sub>)もグラフェンシートを用いてお り、上部の量子ドットに非常に近い所に作 製した。またグラフェンとのオーミック接合 はCr/Au 電極を蒸着して作製した。

## (2) 量子輸送特性

に温度を下げた1.5 Kにおける電子輸送特性 では、4 V 近傍において両極性の電流カーブ のバックグラウンドに重畳して単一電子輸 送特性を示すクーロン振動が広い範囲に渡 って観測された。ここでは、単層グラフェン のナノ構造で見られるような電流の完全な 抑制は観測されず、試料の三層グラフェン が金属的な2次元電子系であることを示唆し ている。この後、*V*<sub>bg</sub>は4V に固定して、2 重 結合量子ドットの電荷状態の形成を試みた。

図 3 に  $V_{cg}$ を 9V に固定して、 $V_{g1}$ と  $V_{g2}$ を関 数としてコンダクタンスを測定し,2 重結合 量子ドットの charge stability diagram (電 荷安定図)の測定を行った結果を示す。2 重 結合量子ドットの形成を示すハニカム構造 の電荷安定図が明瞭に観測された。補助線で ある白い点線の頂点においてコンダクタン ス $(dI/dV_{gl})$ が増大しており、六角形の内部 では電流が完全に抑制されたクーロンブロ ッケイド状態にある。これは、2 つのゲート 電圧 V<sub>g1</sub>, V<sub>g2</sub> がそれぞれドット 1, ドット 2 と容量的に結合しており、2 重結合量子ドッ トの電荷状態を外部電圧によって制御でき ていることを示している。また六角形の内部 のゲート電圧領域ではクーロンブロッケイ ド状態で、電子数は一定(ドット1、ドット2 の電子数) = (n, m) で固定されている。直 列結合した2重結合量子ドットの電子輸送で は、六角形の頂点において 3 つの電荷状態 (例えば(n, m), (n+1, m), (n, m+1)の状態) が縮退しており、共鳴的に電子がトンネル する。また、2つのドットのうち、どちらか のドットのエネルギー準位が隣接するソー スもしくはドレイン電極の化学ポテンシャ ルと一致した場合,非共鳴的なトンネル過 程を通して電流が流れるコトンネリング現 象が起こる。そしてこれは、電荷安定図にお



図 3.2 重結合量子ドットの単一電荷制御 を示す電荷安定図。黒色の部分では電流が 流れず,白色の部分でのみ電流が流れて いることを示す。それぞれのドット内の電 子数(n,m)が白い点線で示す一つの六角形 のゲート電圧領域内では一定に保たれて おり、隣接する別の六角形の領域にゲート 電圧を設定するとドット内の電子数が1個 単位で変化する。

いて六角形の辺に沿ってコンダクタンスが 生じることによって観測される。図3では、 六角形の辺ではコンダクタンスが観測され ず、コトンネリング電流が抑制されている ことがわかる。しかし、六角形の頂点近傍に おいてコンダクタンスは辺に沿ってわずか に広がっている。2 つのドット間の結合が完 全に静電結合によって支配されている場合, 六角形の頂点でのみ電流が流れることにな る。一方、量子力学的なトンネル結合の効果 が無視できない場合、コンダクタンスは辺 に沿って広がることになる。したがって、本 素子の実験結果は、2 重ドットが弱い量子力 学的なトンネル結合と共に, 主に静電的に 結合した系であることを示している。そして 得られた2 重結合量子ドットの電荷安定図か ら, 系を特徴づけるパラメータを実験的に 求め, ドット 1(2)の帯電エネルギーE<sub>C1(2)</sub>お よび結合エネルギー $E_{c_m}$ はそれぞれ、 $E_{c_1} \sim 6$ meV,  $E_{\rm C2}\sim$  3 meV,  $E_{\rm Cm}\sim$  0.9 meV と求まっ た。作製したドットのサイズから、孤立した 2 次元金属ディスクのモデルで計算される帯 電エネルギーはおよそ 20 meV であり、実験 から得られた値よりやや大きい。しかし、こ の差はドット間の結合および、ソース・ドレ イン電極との結合の影響によって説明でき る範囲である。さらに量子ドット間の結合の 強さをゲート電圧によって調整できること も確認し、結合量子ドットとしてのデバイ ス動作の実証に成功した。本研究期間におい て動作は単一電荷状態の制御までであるが, グラフェン材料を用いて,量子デバイスの 集積化可能性を示したことの意義は大きい。 そして, すべてカーボン原子で形成されて いるグラフェン材料では、電子スピンのコ ヒーレンスが長くなると理論的に予測され ており、今回制御することに成功した電子 一個の電荷状態のみならず、今後は単一電 子スピン状態の生成と制御も目指して研究 を進めていく予定である。

量子ドットは単電子エレクトロニクスや 量子コンピュータの基本素子である量子ビ ットなどを動作させるための基本構造であ るため、様々な材料で研究が行われている。 特にエレクトロニクスとしてのデバイス化 を考えた場合、単体基本素子の実証だけで はなく、量子ドット素子を多数集積化した 大規模な量子回路を実現できなければなら ない。そのような中、今回作製されたグラフ ェン結合量子ドット素子は最も基本的な集 積化ナノデバイスであり,本研究によって新 カーボン材料による集積化ナノデバイス開 発の可能性が示されたことから, グラフェ ン材料を用いた単電子エレクトロニクスや, 量子コンピュータなどの、いわゆる Beyond CMOS と呼ばれる新機能ナノエレクトロニク スのデバイス開発の進展につながると期待 される。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計7件) ①<u>森山悟土</u>,石橋幸治: "グラフェンで作る 結合量子ドット素子",パリティ,掲載予 定。(丸善,2010). (査読有り)

② <u>S. Moriyama</u>, D. Tsuya, E. Watanabe, S. Uji, M. Shimizu, T. Mori, T. Yamaguchi, and K. Ishibashi: "Coupled quantum dots in a graphene-based two-dimensional semimetal", Nano Letters, 9, 2891-2896 (2009). (査読有り)

③ <u>S. Moriyama</u>, J. Martinek, G. Ilnicki, T. Fuse, and K. Ishibashi: "Inelastic cotunneling mediated singlet-triplet transition in carbon nanotubes", Physical Review B 80, 033408 (2009), selected for the August 3, 2009 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology. (査読有り)

④ G. Ilnicki, <u>S. Moriyama</u>, J. Martinek, T. Fuse, and K. Ishibashi: "Cotunneling transport at singlet-triplet transition in carbon nanotube quantum dots", ACTA PHYSICA POLONICA A, 115, 299-302 (2009). (査読有り)

⑤ T. Yamaguchi, T. Tsukamoto, <u>S. Moriyama</u>, M. Suzuki, and K. Ishibashi: "Effect of quantum Hall state of substrate on single-electron transport of carbon nanotube quantum dots", Japanese Journal of Applied Physics, 48, 015001 (2009), selected for the February 23, 2009 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology. (査読有り)

⑥ K. Ishibashi, <u>S. Moriyama</u>, T. Fuse, Y. Kawano, S. Toyokawa, T. Yamaguchi, "Artificial atom and quantum teraherz response in carbon nanotube quantum dots", Journal of Physics: Condensed Matter, 20, 454203 (2008). (査読有り)

⑦石橋幸治,<u>森山悟士</u>,布施智子,河野行 雄,豊川聖子,山口智弘: "カーボンナノチ ューブ人工原子と量子テラヘルツ応答", 真空, Vol.51, No.7,445-452 (2008). (査 読有り) 〔学会発表〕(計14件)

 ① 森山悟土,津谷大樹,渡辺英一郎,宇治 進也: "グラフェンナノ構造の単一電子輸送 特性",日本物理学会第 65 回年次大会,岡山,3/20-3/23,2010.

 <u>S. Moriyama</u>: "Quantum-dot devices in a graphene-based two-dimensional system", MANA International Symposium 2010, Tsukuba, Japan, 3-5, March, 2010.

 ③ <u>森山悟土</u>,津谷大樹,渡辺英一郎,宇治 進也,清水麻希,森 貴洋,山口智弘,石橋 幸治: "グラフェン結合量子ドットにおける クーロンブロッケイド効果の観測",日本 物理学会 2009 年秋季大会,熊本,9/25-9/28, 2009.

④ 森山悟士,津谷大樹,渡辺英一郎,宇治進也,清水麻希,森貴洋,山口智弘,石橋幸治: "グラフェン2重結合量子ドットの作製と単一電子輸送特性の観測",2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会,富山,9/8-9/11,2009.

⑤ <u>森山悟士</u>(招待講演): "グラフェン等 の新規カーボンナノ材料を用いた量子デバ イス",九州大学先導物質化学研究所講演 会「有機光電子機能性材料・デバイス研究の 新展開」,福岡,8/20,2009.

(6) <u>S. Moriyama</u>, D. Tsuya, E. Watanabe, S. Uji, M. Shimizu, T. Mori, T. Yamaguchi, and K. Ishibashi: "Double quantum-dot devices in triple-layer graphene", MSS-14, The 14th International Conference on Modulated Semiconductor structures, Hyogo, Japan, 19-24, July, 2009.

⑦ <u>森山悟土</u>(招待講演): "ナノカーボン 材料の電気伝導と量子コヒーレンス一量子 情報処理デバイスに向けて—",次世代ス ーパーコンピュータプロジェクト ナノ分野 グランドチャレンジ研究開発 ナノ統合拠点 物性科学 WG 連続研究会「ナノ構造体の電気 伝導」,東京, 6/30, 2009.

(8) <u>S. Moriyama</u>, D. Tsuya, E. Watanabe, S. Uji, M. Shimizu, T. Mori, T. Yamaguchi, and K. Ishibashi: "A graphene-based double quantum dot device", FNST2009, Frontiers in Nanoscale Science and Technology Workshop, Boston, USA, 29-31, May, 2009.

 ⑨ 森山悟土,津谷大樹,渡辺英一郎,森 貴洋,山口智弘,石橋幸治,宇治進也: "グ ラフェン量子ドットの単一電子輸送特性", 日本物理学会 2009 年第 64 回年次大会,東京, 3/27-30, 2009.

(1) <u>S. Moriyama</u>, D. Tsuya, E. Watanabe, S. Uji: "A graphene-based double quantum-dot system", MANA International Symposium 2009, Tsukuba, Japan, 25-27, February, 2009.

① 森山悟土,津谷大樹,渡辺英一郎: "ナノ微細加工技術を用いたグラフェン単電子デバイスの開発",つくば4機関連携ワークショップ「イノベーションつくば2008」,茨城,12/2,2008.

(2) <u>S. Moriyama</u>, Y. Morita, E. Watanabe, D. Tsuya, S. Uji: "Raman spectroscopy and phonon dispersions in graphene and graphene layers", MNE 2008, 34th International Conference on Micro and Nano Engineering, Athens, Greece, 15-18, September, 2008.

 S. Uji, <u>S. Moriyama</u>, M. Kimata, J. Yamada, D. Graf, J.S. Brooks (invited): "Thermodynamic properties of (TMTSF)<sub>2</sub>ClO<sub>4</sub> in high magnetic fields up to 35 T", International Symposium on Molecular Conductors 2008, Okazaki, Japan, 23-25, July, 2008.

(4) C. Ilnicki, <u>S. Moriyama</u>, J. Martinek, T. Fuse, K. Ishibashi: "Cotunneling transport at singlet-triplet transition in carbon nanotube quantum dots", The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2008, Poznan, Poland, 24-27, June, 2008.

〔その他〕
①グラフェン2重結合量子ドットに関する研究成果に関してプレス発表を行った。
"炭素原子層1層のシートを使って結合量子ドット素子を実現―新カーボン材料による集積化ナノ量子デバイス開発へ道―",
2009年7月10日
http://www.nims.go.jp/news/press/2009/07/p200907100.html

②グラフェン2重結合量子ドットに関する研 究成果は、日刊工業新聞(2009年7/31付)、 日経産業新聞(2009年7/24付)、化学工業日 報(2009年7/13付、7/22付社説)等で紹介さ れた。 6. 研究組織

 (1)研究代表者 森山 悟士(MORIYAMA SATOSHI) 独立行政法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 研究者番号:00415324